

CMOS scaling war

조한수 동문, Applied Materials

일시 및 장소

- 일시: 2022/7/14, 2:00 PM
- 장소: Zoom meeting (회의 ID: 830 5041 5572, 암호: 348884)
- 강사: 조한수 동문, Applied Materials

Abstract

연사 소개:

1985-1989, 학사, 한양대학교 재료공학과
1989-1993, 석사, 한양대학교 재료공학과
1993-2001, Manager, Applied Materials Korea
2001-2003, Staff, Cypress Semiconductor
2003-현재, Senior Staff, Applied Materials

강의 내용:

실리콘 밸리에서의 반도체 산업 트렌드 소개.
3D FinFET, NAND flash 최신 트렌드 및 연구방향 소개
최신 반도체 공정 연구 방향 소개